

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成17年11月4日(2005.11.4)

【公開番号】特開2002-143644(P2002-143644A)

【公開日】平成14年5月21日(2002.5.21)

【出願番号】特願2000-343922(P2000-343922)

【国際特許分類第7版】

B 0 1 D 53/86

C 0 7 B 35/06

C 0 7 B 37/06

C 0 7 D 319/24

【F I】

B 0 1 D 53/36 G

C 0 7 B 35/06

C 0 7 B 37/06

C 0 7 D 319/24

【手続補正書】

【提出日】平成17年8月5日(2005.8.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ダイオキシン類を含む排ガスを触媒に接触させて、ダイオキシン類の分解除去を行う排ガスの処理方法において、音波による振動を与えながら前記排ガスと触媒を接触させることを特徴とする排ガスの処理方法。

【請求項2】

当該排ガス中に含まれるダスト濃度が0.1~1000mg/m³であることを特徴とする請求項1記載の排ガスの処理方法。

【請求項3】

当該排ガス中に含まれるダスト中のハロゲン濃度が20重量%以下であることを特徴とする請求項1又は2記載の排ガスの処理方法。